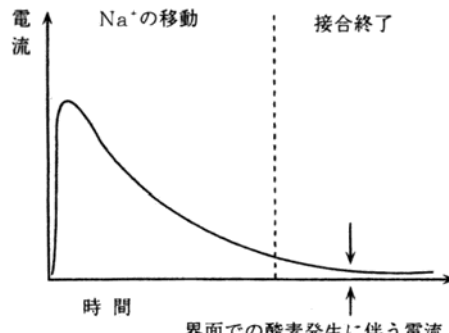
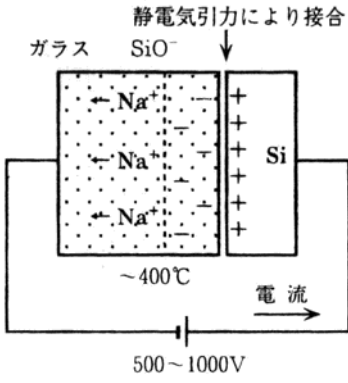
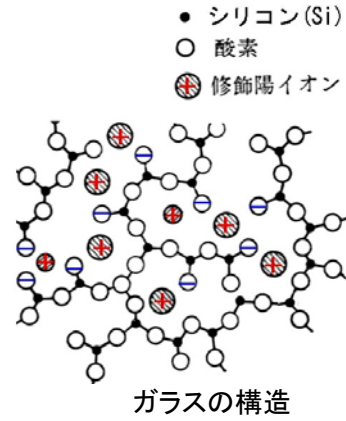


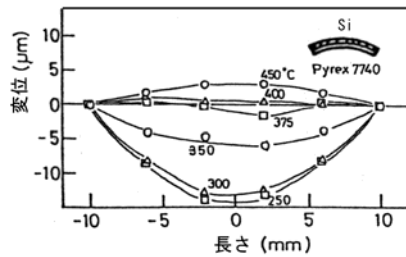
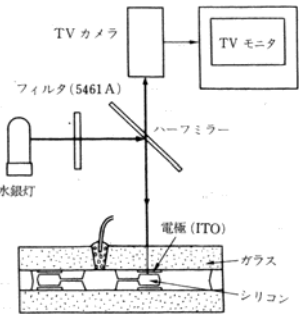
陽極接合



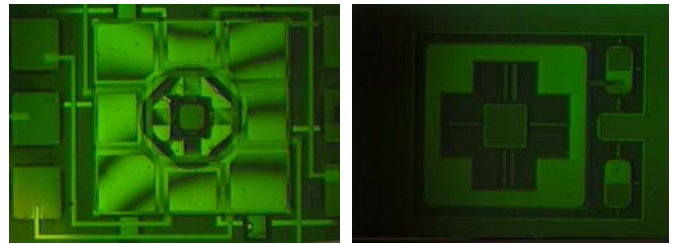
陽極接合の原理



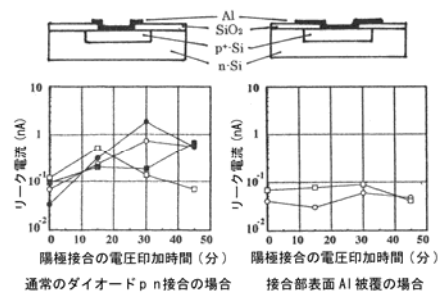
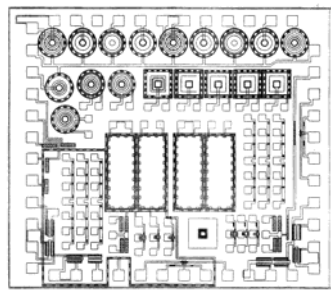
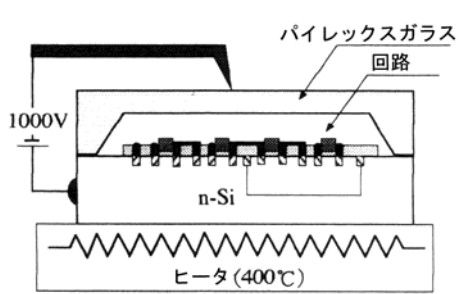
ガラスの構造



陽極接合後の歪

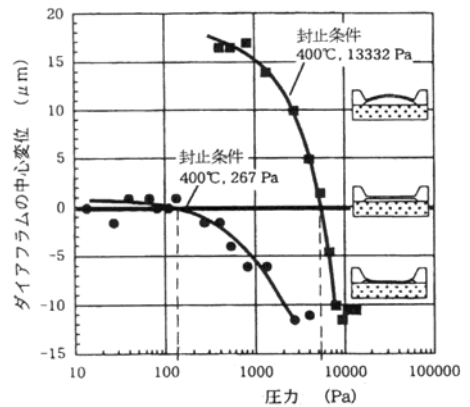
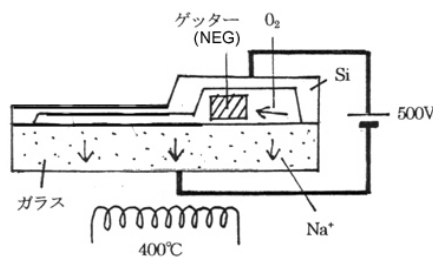
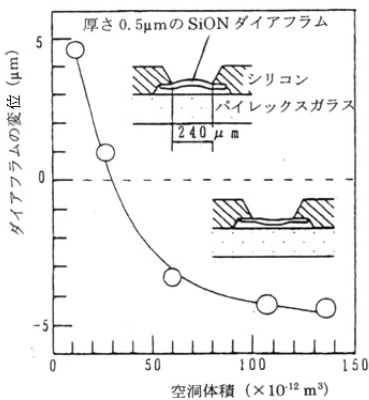


参考文献：庄司康則, 南和幸, 江刺正喜, 歪の少ない陽極接合, 電気学会論文誌 A, 115-A (1995) pp.1208-1213



陽極接合の CMOS 回路への影響

参考文献：白井稔人, 江刺正喜, 陽極接合による回路損傷, 電気学会センサ技術研究会, ST-92-7 (1992) pp.9-17



陽極接合による真空封止と圧制御封止(右)

参考文献：裏則岳, 中市克己, 南和幸, 江刺正喜, 陽極接合による真空封止, 第 11 回センサの基礎と応用シンポジウム講演概要集 (1992) p.63

江刺 正喜, マイクロセンサの真空パッケージング技術, 電気学会部門誌, 120-E (2000) pp.310-314